PAT-NO: JP410044439A DOCUMENT-IDENTIFIER: JP 10044439 A

TITLE: FABRICATION OF PIEZOFLECTRIC ELEMENT

PUBN-DATE: February 17, 1998

INVENTOR-INFORMATION:

NAME COUNTRY

TSUKUNI, HIROYUKI

ASSIGNEE-INFORMATION:

NAME COUNTRY

NEC CORP N/A

APPL-NO: JP08200332

APPL-DATE: July 30, 1996

INT-CL B41J002/16 , B41J002/045 , B41J002/055 , H01L041/09 ,

(IPC): H01L041/22

ABSTRACT:

PROBLEM TO BE SOLVED: To eliminate warping or deformation of a **piezoelectric** element by laminating an inactive layer in the central region in the laminating direction, laminating an active layer symmetrically on the opposite sides of the inactive layer and then cutting the active layer in the central part firing thereby eliminating difference of **shrinkage** rate between the opposite sides of a cutting face even when the material of **piezoelectric** element is cooled down after firing.

SOLUTION: An inactive layer 2 is laminated in the central region in the laminating direction and an active layer 1 is laminated in the regions on the opposite sides of the inactive layer 2 to form the material 3 for a **piezoelectric** element which is then fired. Subsequently, the fired material 3 is cut in parallel with the lamination face in the central region in the laminating direction thus fabricating a **piezoelectric** element. The inactive layer 2 is

4/21/07, EAST Version: 2.1.0.14

composed of **piezoelectric** ceramic, e.g. barium titanate, and has rectangular cross-section. The active layer 1 comprises an alternate laminate of **piezoelectric** ceramic and inner **electrodes** 11a, 11b wherein a **piezoelectric** plate 12 is laminated after the positive inner **electrode** 11a is laminated on a thin **piezoelectric** plate 12 and then the negative inner **electrodes** 11b is laminated thereon. Subsequently, the operation is repeated.

COPYRIGHT: (C) 1998, JPO

(19)日本国特許庁 (JP)

(12) 公開特許公報(A)

(11)特許出願公開番号

特開平10-44439

(43)公開日 平成10年(1998) 2月17日

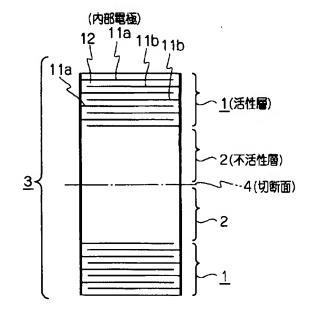
(51) Int.Cl. ⁶	識別常	2号 庁内整理番号	FΙ			技術表示箇所
B41J 2/			B41J	3/04	103H	
	045				103A	
2/	'055		H01L 4	1/08	С	
H01L 41/			4	1/22	Z	
41/	22					
			審査請	求有	請求項の数3 OL	(全 4 頁)
(21)出願番号	特顯平8-20	特膜平8-200332		0000042	237	
				日本領	気株式会社	
(22)出顧日	平成8年(19	平成8年(1996)7月30日			港区芝五丁目7番1号	+
			(72)発明者			
			(10)) []		地区芝五丁目7番1号	口水管复体
				式会社		H-T- MEXVY
			(74)代理人			
			(4)10理人	开理工	肉体 男	

(54) 【発明の名称】 圧電素子の製造方法

(57)【要約】

【課題】 圧電素子本体にそりを生じない信頼性の高い 圧電素子の製造方法を提供すること。

【解決手段】 積層方向の中央部領域に不活性層2を積層すると共に両端領域に活性層1を積層する積層工程と、この積層された圧電素子用の素材3を焼成する焼成工程と、この焼成後の圧電素子用の素材3を積層方向の中央部領域で積層面と平行に切断する切断工程とから構成する。



1

【特許請求の範囲】

【請求項1】 積層方向の中央部領域に不活性層を積層 すると共に両端領域に活性層を積層する積層工程と、こ の積層された圧電素子用の素材を焼成する焼成工程と、 この焼成後の圧電素子用の素材を積層方向の中央部領域 で積層面と平行に切断する切断工程からなることを特徴 とした圧電素子の製造方法。

【請求項2】 積層方向の中央部領域に活性層を積層す ると共に両端領域に不活性層を積層する積層工程と、こ の積層された圧電素子用の素材を焼成する焼成工程と、 この焼成後の圧電素子用の素材を積層方向の中央部領域 で積層面と平行に切断する切断工程からなることを特徴 とした圧電素子の製造方法。

【請求項3】 前記活性層は圧電素子とこの圧電素子に 電流を供給する内部電極を交互に積層してなることを特 徴とした請求項1または2記載の圧電素子の製造方法。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明の属する技術分野】本発明は、圧電素子の製造方 法にかかり、特にインクジェットプリンタの印字ヘッド 等に使用される圧電素子の製造方法に関する。

[0002]

【従来の技術】従来より、インクジェット等に使用され るこの種の圧電素子の製造方法としては以下のようなも のがあった。即ち、インクジェットプリンタの印字へッ ド等に使用する場合には、片面に活性層を積層し、反対 側の面に不活性層を積層する必要がある。ここで、活性 層とは圧電索子材料とこれに電流を供給する内部電極が 交互に積層された部分をいう。一方、不活性層とは圧電

【0003】具体的に圧電素子を製造する方法として は、図4に示すように、活性層1と不活性層2とを相互 に積層し、その後にこれら全体を均一に焼成して一体化 していた。また、その他の例としては、図5に示すよう に、活性層1と不活性層2とをそれぞれ別個に焼成した 後、これらを所定の接着剤7によって相互に貼付すると いう手法も採られている。そして、以上のように構成さ れた圧電素子をプリンタ等に実装する場合には、圧電素 子に積層された内部電極11に正負の外部電極線(図示 40 略)を接続し、この外部電極に所定の制御信号を供給す るようになっている。

[0004]

【発明が解決しようとする課題】しかしながら上記従来 例には以下のような不都合があった。即ち、従来は内部 電極が積層されている活性層と内部電極が積層されてい ない不活性層を相互に積層して、これを焼成して一体化 していた。このため、活性層と不活性層の間で焼成後の 冷却によって両者の収縮度合いに差異が生じる。この結 果、完成した圧電素子に不要な反りや変形が発生する、

という不都合を生じていた。

【0005】また、活性層と不活性層を別個に焼成して これらを接着剤で一体化する方法では、それぞれについ て焼成工程が必要となると共に、焼成後の接着工程も必 要になる。また、当然接着剤も必要となる。このよう に、接着剤の材料費及び接着工程の製造費が追加され、 全体として製造コストの上昇を招来する、という不都合 を生じていた。

2

[0006]

【発明の目的】本発明は、上記した従来例の有する不都 10 合を改善し、特に、圧電素子本体にそりを生じない信頼 性の高い圧電索子の製造方法を提供することを、その目 的とする。

[0007]

【課題を解決するための手段】上記した目的を達成する ために、請求項1記載の発明では、圧電素子の製造方法 として、積層方向の中央部領域に不活性層を積層すると 共に両端領域に活性層を積層する積層工程と、この積層 された圧電素子用の素材を焼成する焼成工程と、この焼 20 成後の圧電素子用の素材を積層方向の中央部領域で積層 面と平行に切断する切断工程とから構成する、という手 段を採っている。

【0008】以上のような方法によれば、先ず、2個分 の圧電素子用の素材を逆の向きにあわせて積層する。具 体的には、積層方向の中央部領域に不活性層を設け、こ の不活性層の両側に活性層を積層する。これにより不活 性層が活性層により挟まれた状態となる。そして、この 圧電素子用の素材を高温で焼成する。その後、焼成され た圧電素子用の素材は冷却される。このとき、圧電素子 紫子材料のみから構成され内部電極を有しない部分をい 30 用の素材は、不活性層を中心として左右対称に活性層が 積層されている。このため、圧電素子用の素材に冷却に よる収縮が生じても左右に不均衡が生じず、不要な反り や変形等も発生しない。

> 【0009】そして、この圧電素子用の素材を積層方向 の中央部で積層面に平行な切断面で切断すると、活性層 と不活性層からなる圧電素子が2個製造される。当該製 造方法では、新たに切断工程を必要とするが、この一度 の工程で2個の圧電素子を製造することができるので、 製造コストの上昇はほとんどないか、焼成工程の工数よ り切断工程の工数の方が小さければ、結果としてはコス ト削減につながる。

【0010】また、請求項2記載の発明では、圧電索子 の製造方法として、積層方向の中央部領域に活性層を積 層すると共に両端領域に不活性層を積層する積層工程 と、この積層された圧電素子用の素材を焼成する焼成工 程と、この焼成後の圧電素子用の素材を積層方向の中央 部領域で積層面と平行に切断する切断工程とから構成す る、という手段を採っている。以上のような方法を採れ ば、請求項1記載の発明とほぼ同様の作用を奏するが、 50 それに加え、特に、製造に手間のかかる活性層を一つ用

い、最後に2つの圧電素子に切断するので、更なる製造 コストの削減を実現することができる。

【0011】更に、請求項3記載の発明では、活性層は 圧電素子とこの圧電素子に電流を供給する内部電極を交 互に積層して構成するという手段を採り、その他の構成 は請求項1または2記載の発明と同様である。

[0012]

【発明の実施の形態】本発明の第1の実施形態について 図面を参照して説明する。図1において、符号1は活性 層を示し、符号2は不活性層を示す。また、符号11 a, 11bは活性層1に積層されている内部電極を示し ている。そして、本実施形態にかかる圧電索子の製造方 法としては、積層方向の中央部領域に不活性層2を積層 すると共に両端領域に活性層1を積層する積層工程と、 この積層された圧電索子用の索材3を焼成する焼成工程 と、この焼成後の圧電素子用の素材3を積層方向の中央 部領域で積層面と平行に切断する切断工程とから構成す る、という手法を採っている。

【0013】以下これを詳述すると、不活性層2はチタ ン酸バリウム等の圧電性セラミックから構成されてお り、断面は矩形状となっている。また、積層方向に所定 高さを有している。

【0014】また、不活性層2の積層方向の両端側(図 1における不活性層2の上下)には、活性層1が積層さ れている。この活性層1は、圧電セラミックと内部電極 11a,11bとが交互に積層されたものである。より 具体的には、薄い圧電セラミック板12に先ず正極の内 部電極11aが積層され、次にまた圧電セラミック12 が積層される。更には負極の内部電極11bが積層さ れ、以後これが繰り返される。このように、内部電極1 1 a , 1 1 b は一つおきに正負が逆転し、電極間に挟持 された圧電性セラミック12に電流・電圧を供給するよ うになっている。また、これら内部電極11a,11b には、圧伝素子用の素材3の左右の壁面に設けられてい る電極にそれぞれ接続されている。即ち、正極側の内部 電極11aは左方の電極と接続され、負極側の内部電極 11 b は右方側の電極に接続されている。 尚、電極の正 負については、直流電源の場合には上記ようになってい るが、交流電源が接続されている場合には、それぞれ電 源の極が入れ代わることとなる。

【0015】以上の積層工程により活性層1と不活性層 2とが相互に積層されて一体となった後には、この圧電 素子用の素材3が加熱炉(図示略)等で焼成される。こ の焼成工程においては、使用される圧電セラミック12 の材料や内部電極11の材質等を考慮して適切な加熱温 度に設定する。この焼成工程によって、圧電素子用の素 材3が強固に一体化される。このとき、圧電素子用の素 材3は、不活性層2を中心として上下対称に活性層1が 積層されている。このため、圧電素子用の素材3に冷却 による収縮が生じても各部に不均衡が生じず、不要な反 50 き、この結果優れたインクジェットプリンタを構成する

りや変形等も発生しない。

【0016】以上は不活性層2を中心として、活性層1 を積層方向の両端部領域に積層した場合を説明してき た。しかしながら、本発明はこれに限定されるものでは なく、図2に示すように、活性層1を中心として積層方 向の両端部領域に不活性層2を積層するように構成して も良い。即ち、本発明の目的とするところは、相互に収 縮率の異なる活性層1と不活性層2とを積層する際の反 りや変形を抑制することにある。従って、図2に示した ように、両端部領域に不活性層2を積層した場合でも、 活性層1を中心として上下対称に不活性層2が積層され ているので、圧電素子用の素材3に冷却による収縮が生 じても各部に不均衡が生じず、不要な反りや変形等も発 生しない。

4

【0017】次に、以上のような焼成工程により焼成さ れた圧電素子用の素材3を切断する切断工程について説 明する。切断工程においては、図1における圧電素子用 の素材3の中央の切断面4で切断する。そして、切断方 向は活性層1及び不活性層2の積層面と平行である。図 3は圧電索子用の素材3が2個の圧電索子6に切断され た後の状態を示す図である。この図3に示すように、活 性層1と不活性層2が相互に積層された圧電素子6を同 時に2個製造することができる。特に、焼成工程におい ても不要な反りや変形が生じていないので、良好な形状 精度を有した圧電素子6を得ることができる。また、図 2に示す圧電素子用の素材3の切断においても上記と同 様である、但し、図2に示す圧電素子用の素材3では、 活性層1が中央部に積層されているので、この活性層1 の中央部の切断面4で切断する。

【0018】また、上記した切断工程においては、切断 方向は積層面4と平行としたが、本発明はこれに限定さ れない。即ち、本発明にかかる圧電素子6を設置する場 所の形状や状態に応じて斜めに切断する等適宜選択する ことができる。

【0019】次に、以上のような方法で製造された圧電 紫子をインクジェットプリンタに適用する場合を説明す る。通常、インクジェットプリンタの印字ヘッドには、 インク吐出用の圧力室を備えている。そして、圧電索子 を使用するプリンタにおいては、圧電素子自体の歪みに よって圧力室の容積を変化させるようになっている。

【0020】具体的には、圧電素子に電圧を印加する と、それに伴って圧電素子が伸縮し、その結果、圧力室 の容積が変化する。この圧電索子の性質に依る圧力室の 容積の変化によって、解放されているノズルからインク 滴を吐出させることができる。圧電素子の歪み量は一般 的に小さなものであり、一つの圧電素子で圧力室の容積 を変化させることは困難である。しかしながら、本発明 にかかる圧電素子では、圧電セラミックと内部電極を複 数組積層しているので、大きな歪み量を得ることがで

5

ことができる。

[0021]

【発明の効果】以上説明したように、請求項1記載の発明では、積層方向の中央部領域に不活性層を積層すると共に、この不活性層の両側に対称に活性層を積層して、加熱焼成後に中央部で切断する、という各工程を採用している。このため、圧電素子用の素材の焼成後の冷却によっても、切断面両側で収縮率に差が生じないので、圧電素子に不要な反りや変形等が生じない、という優れた効果を生じる。

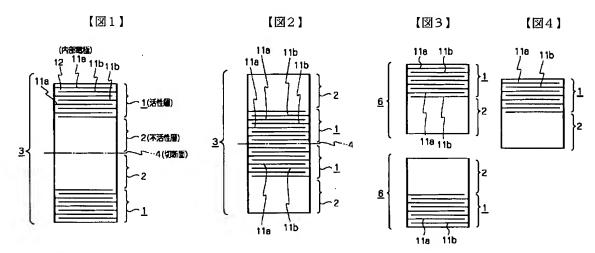
【0022】また、本発明にかかる圧電素子の製造方法によれば、同時に2個の圧電素子を製造することができる。特に、長時間が必要となる焼成工程をについては、1回の焼成工程で2個の圧電素子を製造できるので、切断工程が加わった場合でも、全体としては製造工程の簡略化と短時間化につながる、という優れた効果を生じる。

【図面の簡単な説明】

- 【図1】本発明の一実施形態を示す正面図である。
- 【図2】本発明の他の実施形態を示す正面図である。
- 【図3】図1及び図2に開示した圧電素子用の素材を切断面で切断した状態を示す正面図である。
- 【図4】従来の圧電素子の製造方法を示す正面図である。

【図5】従来の他の圧電素子の製造方法を示す正面図である。

- 10 【符号の説明】
 - 1 活性層
 - 2 不活性層
 - 3 圧電素子用の素材
 - 4 切断面
 - 6 圧電素子
 - 11 内部電極



【図5】

